

EVG is Vigorously Promoting a Diversification Strategy Pursuing Both Advanced Optics and Advanced Packaging - October 5, 2023

SEMICON Tawam 2023特別報標

SEMICON Taiwan規模破紀錄

進封裝/ESG話題持續發燒

◎ 黃繳寬

台灣半導體產業的年度盛 事SEMICON Taiwan已 順利落幕。除了規模再創 新高,参展廠商競相推出 針對先進製程、先進封裝 與淨零碳排所開發的新技 術、新產品外,各國藉由 這項展覽對台灣半導體產 業招商的動作,也是前所 未有的積極。

,國際半導體產業協會 □ (SEM1)主辦·全台最 大、全球首屈一指的半導體 年度盛會SEMICON Taiwan 2023,以規模再創新高的成 積畫下旬點 - 本屋SEMICON Taiwan不僅首次使用了兩個展 館,國內外觀展人數亦超過6 萬人、35萬人次。創下歷史新 高。

近期受AI需求激增、終始應 用對高效能運算的追求未曾稍 肽,並驅動半導體技術自前端 材料與製程到後端品圆切割和 封裝等領域持續推進之動能。 此外,因應淨零碳排浪劑,許 多展商亦端出與減少碳足跡有 關的新解決方案跟產品。

除了產品與技術展示外,今 年的SEMICON Taiwan還有一 股溫濃的地緣政治味。由於半 導體已經被視為職略物資·每 個國家都希望能在半導體供應鏈 中占有一席之地。因此今年的 SEMICON Taiwan有高達十個 國家前來設立國家館。其中不

乏以招商為主要目的而來參展 的國家。

EVG推動應用多元化

長年耕耘敞機電系統(MEMS) 與先進封裝市場的設備商 EV Group(EVG)。在今年的 SEMICON Taiwan展上,以奈 米壓印(Nano Imprint)跟混合接 含(Hybrid Bonding)作爲兩大展 體主軸,並希望藉此進一步實現 公司客戶多元化的戰略目標。

EVG業務發展總監Thomas Uhrmann(圖1左)指出·在 AR應用與起。以及超額透鏡 (Metalens)技術將獲得國際大廠 專入的傳言影響下,完學元件的 製造技術開始出現新的變革。業 界必須在更薄的平而上實現各種 控制光線的功能·才能實現系統 小型化的同時,提供更好的使用 各種驗。

傳統上。這類光學元件都是透 過微影跟触刻製程·在材料上實 作出周期性的微結構。進而改變 光的行為。例如AR系統中負責



圖) EVG業務發展總監Thomas Uhrmann(左)與執行技術總監Paul Lindner(中) 連袂來台參加SEMICON Taiwan展。右為EVG應用技術部經理李昱瑩

實現擴瞳功能的波導 * 就是一個 根典型的例子; 超額透鏡也是類 似的工作原理。但微影跟触刻製 程基本上只能作出2D結構,且 製造商又必須承擔昂貴的光罩成 本,若要實作出更複雜的結構, 例如具備二維擴瞳功能的波導。 會遇上相當大的困難。

在這個懸絡下。奈米壓印技術 開始受到更多關注。EVG在這 項技術上的長年投入。也開始有 了回報。與目前主流的微影、触 刻技術不同・奈米壓印可以在材 料表面,直接壓印出高精密度的 3D結構。同時,也因為使用壓 印頭而非光罩,製造商可以獲得 成本降低的好處。

Uhrmann透露、目前已經有多 家夥伴跟客戶正在使用奈米壓印 技術、開發其創新的光學元件。

但由於保密協定的關係。不方便 透露這些公司的名稱。但EVG 相信,在這類創新光學元件的研 發展量產上、奈米歷印將會成為 一項十分重要的技術。

至於在先進封裝方面·EVG 已經開始將視野從混合接合本 身,延伸到與混和接合製程有關 的前後段製程步驟,並試圖提供 更完整的技術方案給客戶。

EVG執行技術總監Paul Lindner(圖1中)就指出。混合接 合雖然被視爲是先進封裝中的關 鍵製程之一・但混合接合這道製 程之前,還必須先做好品圖車 備。活化(Activation)等消置步 聯,混合接合製程後,也有對應 的檢測與計量作業。因此,混合 接合並非單一製程・而是一連単 的製程步驟。若要確保混合接合

的良率,必須對這一連串製程進 行全面的考量。在某些情况下, 將傳統的增接接合跟先進的混合 接合結合在一起使用,也是一個 值得探討的議題。從更全面的視 角來看持混合接合製程,也是他 在本属SEMICON Taiwan先進 製程論壇中演講的主題。

無助焊劑熱熔接合備受 關注

不過·對OSAT業者而言。混 合接合是一項導入門艦極高的 技術。不具要採購一整條全新 的生產線設備,連無廳室都得 升級到Class 1。資本支出規模 不容小觑。因此·Uhrmann指 出·無助焊削熱帽接合(TCB)或 將會是大多數現有OSAT業者選 撑的技術升級路徑。

事實上,自2022年庫力牽法 (K&S)將相關設備商品化後, 便立刻獲得眾多OSAT業者採 用。K&S產品與解決方案執行 副總裁張贊彬指出・爲緩解製 程微縮導致收益減少以及其他 日益嚴峻的挑戰,半導體行業 正在積極尋求更先進的封裝方 法,如異質整合(HI)和系統級封 裝(SiP),用於新興的邏輯、處 理器、混合信號、砂光子和感 測應用,但像是混合接合這類 新興的先進封裝技術·蔣入成